

技術カタログ検討ワークショップ
「技術カタログ提案書公募要領」

2012年2月24日

(株)東芝
日立GEニュークリア・エナジー(株)
三菱重工業(株)

- 研究開発に資する技術はプラントメーカーのデータベースをもとに「技術カタログ」として整備中である
- 国内外の各種研究機関や民間会社で所有する技術の中で、当該研究への適用可能な技術を調査中である
- 来年度以降の開発へ適用する候補としての国内外の技術を、「内外の叡智を結集する」観点から広く公募する

本技術カタログ検討ワークショップにて、

◆セッション1: 除染技術と除染の遠隔操作関連、

◆セッション2: 格納容器の点検／補修等の遠隔操作等の走行機器や計測機器に関連する技術

についての説明

本日説明した「特に求められる技術」を中心に本研究に資すると考えられる技術をご提案をお願い致します。

提案要領(1)

③

以下の3部構成の書類を提出願います。

①書式1: 提案件名及び提案者 等

- ・技術カタログ名称
- ・会社名(個人名)
- ・所在地
- ・連絡先(御所属, 御名前, 所在地, TEL, FAX, e-mail) 等

②書式2: 技術カタログ提案書

- : [書式2-1] セッション1 (除染技術) 用
- : [書式2-2] セッション1 (除染遠隔操作等) 用
- : [書式2-3] セッション2 (格納容器の遠隔操作等の走行機器や計測機器に関連する技術) 用

例:[書式2-1] セッション1 (除染技術) 用

除染技術カタログ			技術区分 NO.	頁
技術名称			提案者	
【適用汚染形態】			【遠隔除染への適用実績】	
汚染形態	液体・固体・粉体	適用除染場所環境	有 ・ 無	
付着	ソフト・ハード	床・壁・天井		
浸透	浅い・深い	機器表面・機器内面		
核種	γ ・ α ・ β	配管内部・他	反力	有()・無
【原理】			【回収方法】	
			【二次廃棄物の形態】	

注：書式2 技術カタログ提案書は、採用された場合には「公開」されます。

③書式-3「特に求められる技術」

- 必要に応じて、提案される技術内容を補助する資料を自由書式にて添付下さい。

特に求められる技術：○○○○○

自己評価：

- 公開版に掲載できる写真があれば[書式2-1または書式2-2または書式2-3]へ、また公開版に掲載できない写真は[書式-3]に提示願います。

1) 提出先

○セッション1 (除染関連) : (株)東芝

e-mail: toshibaws@eis.iec.toshiba.co.jp

○セッション2 (遠隔操作等の走行機器や計測機器に関連する技術) : 日立GEニュークリア・エナジー(株)

e-mail: t_catalog@pis.hitachi.co.jp

2) 提出期限

平成24年3月9日(金)午後5時必着

○評価の観点

- 提案された技術内容が、本WSにて述べられた開発の目的及び、求められている技術(特に、現地への適用性)に合致していること。
- 提案された技術内容に新規性があり、技術的に優れていること。
- 提案された技術内容が、経済性も含め、実現可能性があること。

○スケジュール

- 2月24日 : 公募開始
- 3月9日 : 公募締切
- 3月中旬(予定) : 評価
- 3月下旬(予定) : 技術カタログへの掲載可否決定

○その他

- 採用された技術カタログは、政府・東京電力中長期対策会議「研究開発推進本部」に報告を行い公表される。

ご静聴ありがとうございました